

Tab. 12 Pracoviště VaV s výdaji na VaV ve vybraných technologických oblastech podle druhu pracoviště

rok 2018

Sektor provádění VaV, druh pracoviště	Informační a komunikační technologie (ICT)			Biotechnologie			Nanotechnologie a nanomateriály		
	Počet	Struktura	Podíl*	Počet	Struktura	Podíl*	Počet	Struktura	Podíl*
Podnikatelský	597	89,0%	22,8%	116	61,1%	4,4%	82	60,7%	3,1%
Veřejné podniky	6	0,9%	12,5%	-	-	-	-	-	-
Soukromé podniky domácí	469	69,9%	24,4%	101	53,2%	5,2%	67	49,6%	3,5%
Soukromé podniky zahraniční	122	18,2%	19,0%	15	7,9%	2,3%	15	11,1%	2,3%
Vládní	12	1,8%	5,9%	26	13,7%	12,7%	16	11,9%	7,8%
Pracoviště AV ČR	5	0,7%	8,3%	18	9,5%	30,0%	11	8,1%	18,3%
Resortní výzkumná pracoviště	1	0,1%	2,8%	2	1,1%	5,6%	2	1,5%	5,6%
Knihovny, archivy, muzea	3	0,4%	4,5%	1	0,5%	1,5%	-	-	-
Zdravotnická zařízení	-	-	-	3	1,6%	16,7%	1	0,7%	5,6%
Ostatní	3	0,4%	12,5%	2	1,1%	8,3%	2	1,5%	8,3%
Vysokoškolský	52	7,7%	22,8%	44	23,2%	19,3%	36	26,7%	15,8%
Veřejné a státní vysoké školy	50	7,5%	26,0%	39	20,5%	20,3%	33	24,4%	17,2%
Fakultní nemocnice	-	-	-	5	2,6%	50,0%	3	2,2%	30,0%
Soukromé vysoké školy	2	0,3%	7,7%	-	-	-	-	-	-
Soukromý neziskový	10	1,5%	16,9%	4	2,1%	6,8%	1	0,7%	1,7%
ČR celkem	671	100,0%	21,6%	190	100,0%	6,1%	135	100,0%	4,3%

* Podíl na celkovém počtu pracovišť VaV daného druhu